

《SOI技术: 21世纪的硅集成电路技》

图书基本信息

书名：《SOI技术: 21世纪的硅集成电路技术》

13位ISBN编号：9787030037572

10位ISBN编号：703003757X

出版时间：1993

出版社：科学出版社

作者：(比)考林基(Colinge,J.P.)

页数：215

译者：武国英

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《SOI技术: 21世纪的硅集成电路技》

内容概要

书名原文:Silcon-on-insulator technology

内容提要 本书包括:SOI材料、SOI材料的表征技术、SOI MOSFET、SOI电路等8章。

题名 Silcon-on-insulator technology

主题 绝缘衬底上外延硅MOS集成电路

《SOI技术: 21世纪的硅集成电路技》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com